(12) NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT) VERÖFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG

(19) Weltorganisation für geistiges Eigentum Internationales Büro





(43) Internationales Veröffentlichungsdatum 22. April 2004 (22.04.2004)

PCT

(10) Internationale Veröffentlichungsnummer WO 2004/034112 A1

(51) Internationale Patentklassifikation7:

G02B 6/42

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/EP2003/008441

(22) Internationales Anmeldedatum:

30. Juli 2003 (30.07.2003)

(25) Einreichungssprache:

Deutsch

(26) Veröffentlichungssprache:

Deutsch

(30) Angaben zur Priorität:

102 45 526.0 30. September 2002 (30.09.2002) DE

(71) Anmelder (für alle Bestimmungsstaaten mit Ausnahme von US): LITEF GMBH [DE/DE]; Lörracher Str. 18, 79115 Freiburg (DE).

- (72) Erfinder; und
- (75) Erfinder/Anmelder (nur für US): KELLER, Manfred [DE/DE]; Robert Meyer Weg 12, 79359 Riegel (DE).
- (74) Anwalt: MÜLLER, Frithjof, E.; Müller, Hoffmann & Partner, Innere Wiener Strasse 17, 81667 München (DE).
- (81) Bestimmungsstaat (national): US.
- (84) Bestimmungsstaaten (regional): europäisches Patent (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

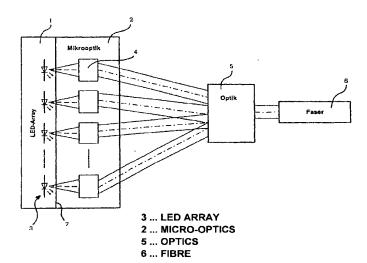
Veröffentlicht:

mit internationalem Recherchenbericht

Zur Erklärung der Zweibuchstaben-Codes und der anderen Abkürzungen wird auf die Erklärungen ("Guidance Notes on Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regulären Ausgabe der PCT-Gazette verwiesen.

(54) Title: SPECTRAL BROADBAND AND A HIGH EFFICIENCY LIGHT SOURCE

(54) Bezeichnung: SPEKTRAL BREITBANDIGE LICHTQUELLE HOHER LICHTLEISTUNG



(57) Abstract: The inventive spectral broadband and a high efficiency light source used for fibre optics comprises a combination of many adjacent surface emitting luminescent diodes (DEL) (3) having a high brightness and arranged on a wafer or chip thereby forming a monolithic array, and a micro-optical array (4) which is disposed on a radiating face before the monolithic LED linear array and used for focalising the light beams emitted by the LED. Another optical convergence element (5), in particular spherical lens is used for optimising light injection into a predetermined optical fibre (6). Said spectral broadband source is particularly adapted to substitute in a relatively low-cost manner superlumeniscent diodes in fibre-optic detectors, in particular for fibre-optic gyroscopes.

[Fortsetzung auf der nächsten Seite]



(57) Zusammenfassung: Eine spektral breitbandige Lichtquelle hoher Lichtleistung für faseroptische Anwendungen umfasst gemäss der Erfindung die Kombination von mehreren als monolithisches Array von benachbarten oberflächenemittierenden, lichtstarken, auf einem Wafer oder Chip angeordneten LEDs (3), eines vor dem monolithischen LED-Linear-Array auf der Abstrahlseite angeordneten Mikrooptik-Arrays (4) zur Strahlbündelung der von den LEDs ausgehenden Lichtstrahlen sowie die Verwendung einer weiteren Sammeloptik (5), insbesondere eine Kugellinse, zur Optimierung der Leistungseinkopplung in eine jeweils vorgesehene Faser (6). Die erfindungsgemässe breitbandige Lichtquelle eignet sich insbesondere als vergleichsweise preiswerter Ersatz für Superlumineszenzdioden in faseroptischen Sensoren, insbesondere in faseroptischen Gyroskopen.

WO 2004/034112 PCT/EP2003/008441

Spektral breitbandige Lichtquelle hoher Lichtleistung

Die Erfindung betrifft eine Lichtquelle spektraler Breitbandigkeit mit hoher Lichtleistung für faseroptische Anwendungen, insbesondere für den Einsatz in faseroptischen Interferometern oder faseroptischen Gyroskopen (FOGs).

Bisher werden in faseroptischen Sensoren, insbesondere in FOGs, Superlumineszenz-Dioden als Lichtquelle verwendet, um die beiden zentralen Anforderungen von spektraler Breitbandigkeit einerseits und ausreichender in die Faser einzukoppelnder Lichtleistung andererseits zu garantieren. Solche Lichtquellen sind Spezialbauteile, die aufgrund ihrer geringen Stückzahl vergleichsweise sehr teuer sind. Handelsübliche, billige Alternativen wären lichtemittierende Dioden (LEDs) oder Laserdioden (LDs). LEDs erfüllen das Leistungskriterium nicht, LDs andererseits weisen nicht die zu fordernden spektralen Eigenschaften auf.

15

1

5

10

Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrunde, eine spektral breitbandige Lichtquelle hoher Lichtleistung für faseroptische Anwendungen zur Verfügung zu stellen, die sich in einem wirtschaftlichen automatischen Massenherstellungsprozess und damit in großen Stückzahlen preisgünstig herstellen lässt.

20

25

30

Eine spektral breitbandige Lichtquelle mit vergleichsweise hoher Lichtleistung für faseroptische Anwendungen, insbesondere für faseroptische Sensoren, ist erfindungsgemäß gekennzeichnet durch ein auf einem Substrat, insbesondere einem Wafer oder Chip angeordnetes monolithisches Linear-Array von benachbarten oberflächenemittierenden LEDs, eine vor dem monolithischen LED-Linear-Array auf der Abstrahlseite in vorgegebenem Abstand angeordnete Mikrooptik mit den LED-Elementen individuell zugeordneten optischen Funktionen derart, dass die Abstrahlung der einzelnen LEDs auf eine zur Optimierung der in eine optische Faser einkoppelbaren Lichtleistung auf eine vor der Einkoppelstelle der Faser angeordnete Optik-Einheit gebündelt wird.

Vorzugsweise ist die Optik-Einheit als eine an einem Lichteinstrahlende der Faser angeordnete Kugellinse ausgebildet.

Außer für faseroptische Sensoren eignet sich die Erfindung auch vorteilhaft für bestimmte Anwendungen in der Messtechnik, insbesondere in der Telekommunikation, d. h. überall dort, wo eine spektrale Breitbandigkeit benötigt wird, z. B. bei der

1 Vermessung/Einmessung von WDM- oder DWDM-Systemen.

Der Erfindungsgedanke besteht also in der geeigneten Kombination von mehreren grundsätzlich zur Verfügung stehenden Techniken und Elementen, nämlich

5

10

15

- leistungsstarken LEDs,
- präzisen Mikrooptiken zur Strahlbündelung der von den einzelnen LEDs abgegebenen Lichter, und
- einer geeigneten weiteren Optik zur optimierten Einkoppelung der gebündelten Lichtleistung in eine optische Faser.

Die eigentliche Lichtquelle ist ein Array, vorzugsweise ein Linsen-Array in Kombination mit leistungsstarken, oberflächenemittierenden LEDs. Mit diesen lässt sich das Kriterium der spektralen Breitbandigkeit erfüllen. Solche LEDs können auf dem gemeinsamen Wafer komplett getestet werden. Das Array besteht aus in geringem Abstand benachbarten LEDs auf dem Wafer, deren jeweilige Anzahl durch die nachfolgenden optischen Einheiten zur Strahlablenkung und Fokussierung sowie durch die erforderliche Lichtleistung bestimmt wird.

20 Auf dem monolithischen LED-Array wird eine spezielle Mikrooptik angebracht. Diese besteht aus einem Array einzelner optischer Funktionen, um die mehr oder weniger räumliche Abstrahlung der einzelnen LEDs auf dem Chip in eine jeweils parallele Abstrahlung zu bündeln. Durch diese Summierung der individuellen Lichtleistungen der einzelnen LEDs wird das Kriterium der erwünschten hohen Lichtlei-25 stung erfüllt. Durch die Verwendung neuester Verfahren aus den Bereichen der Mikrooptik erreicht man komplexe optische Funktionalität bei gleichzeitig sehr guter Anpassung an das LED-Array. Die Bündelung erfolgt dabei sehr präzise in Anpassung auf die einzelnen LEDs des Arrays und wird gegebenenfalls für jede dieser LEDs des Arrays hinsichtlich der Abstrahlrichtung optimiert. Diese Anforderungen lassen sich mit einer Mikrooptik sehr gut, nämlich monolithisch in einem einzigen 30 Modul realisieren. Eine weitere Optikeinheit, z. B. eine auf der Faser stirnseitig angebrachte Kugellinse dient zur Strahlbündelung und zur Optimierung der Einkopplung in die Faser.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird nachfolgend unter Bezug auf die Zeichnung der **Fig. 1** (einzige Figur) in Einzelheiten erläutert.

WO 2004/034112 PCT/EP2003/008441

- 3 -

Auf einem Substrat 1, insbesondere einem geeigneten Wafer oder Chip-Substrat ist entlang einer Bezuglinie oder Kante 7 ein Linear-Array von vorzugsweise gleich beabstandeten leistungsstarken und oberflächenemittierenden LEDs ausgebildet, die alle unmittelbar auf dem Wafer mit bekannten Testverfahren komplett getestet werden können. In Abstrahlrichtung der LEDs 3 befindet sich in einem geringen Abstand ein Linsen-Array 4 einer Mikrooptik, deren einzelne Elemente 4 jeweils auf eine der LEDs 3 ausgerichtet sind. Die Optikelemente des Linsen-Arrays 4 ihrerseits sind so gestaltet und ausgerichtet, dass die Lichtstrahlen der einzelnen LED-Elemente 3 auf eine Sammeloptik 5 fokussiert werden, die vorzugsweise eine vor oder auf einer optischen Faser 6 angeordnete Sammeloptik 5, beispielsweise eine Kugellinse ist.

Mit der Erfindung werden folgende wesentliche Vorteile erreicht:

 Wesentliche Bearbeitungs- und Testschritte können als Batch-Processing durchgeführt werden. Dies führt zu deutlich geringeren Herstellungskosten, insbesondere bei der Chip-Herstellung und im Vergleich zu den Herstellungskosten für eine einzelne Superlumineszenzdiode mit vergleichbaren Eigenschaften.

20

- 2. Die Herstellung des Chips mit dem LED-Linear-Array und dem Linsen-Array erfolgt mit bekannten Prozessen einer Massenfertigung.
- Die Chips können vergleichsweise einfach an den jeweils aktuellen Stand der
 Technik angepasst werden, um ein Wachstumspotential dieser neuen Technik einfach zu nutzen, die im Prinzip von einer Mehrzahl von Chip-Herstellern heute beherrscht wird.

30

WO 2004/034112 PCT/EP2003/008441

-4-

1 Patentansprüche

1. Spektral breitbandige Lichtquelle hoher Lichtleistung für faseroptische Anwendungen,

5 gekennzeichnet durch

- ein auf einem Substrat, insbesondere einem Wafer oder Chip angeordnetes monolithisches Linear-Array von benachbarten oberflächenemittierenden LEDs (3);
- eine vor dem monolithischen LED-Linear-Array auf der Abstrahlseite in vorgegebenem Abstand angeordnetes Mikrooptik-Array (4) mit den LED-Elementen individuell zugeordneten optischen Funktionen derart, dass die Abstrahlung der einzelnen LEDs auf eine zur Optimierung der in eine optische Faser einkoppelbaren Lichtleistung auf eine vor der Einkoppelstelle der Faser angeordnete Optik-Einheit (5) gebündelt wird.
- 2. Spektral breitbandige Lichtquelle nach Anspruch 1, dadurch gekenzeichnet, dass die Optik-Einheit (5) als eine an einem Lichteinstrahlende der Faser (6) angeordnete Sammeloptik, insbesondere als Kugellinse ausgebildet ist.

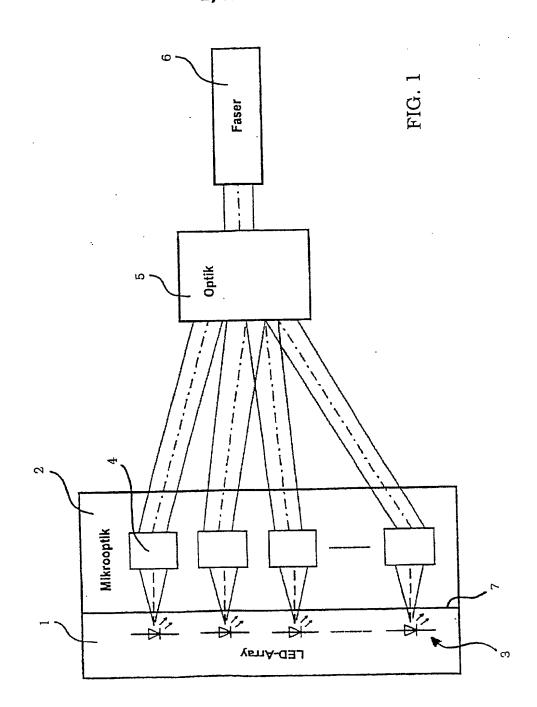
20

10

25

30

1/1



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International plication No PCT/EP 03/08441

	CATION OF SUBJECT MATTER G02B6/42		
According to	International Patent Classification (IPC) or to both national classific	ation and IPC	
B. FIELDS S			
	cumentation searched (classification system followed by classificat $\mbox{GO2B}$	ion symbols)	
Documentation	on searched other than minimum documentation to the extent that	such documents are included in the fields se	arched .
	ita base consulted during the International search (name of data ba PO—Internal	ase and, where practical, search terms used)	
C. DOCUME	INTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category °	Citation of document, with indication, where appropriate, of the re	elevant passages	Relevant to claim No.
X	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1,2
	vol. 1997, no. 09, 30 September 1997 (1997-09-30) & JP 09 127424 A (YOKOGAWA ELECT 16 May 1997 (1997-05-16) abstract	RIC CORP),	
A	US 2001/012047 A1 (OSAWA YASUHIR 9 August 2001 (2001-08-09) figure 3 paragraph '0051!	RO ET AL)	1
X	US 5 369 661 A (YAMAGUCHI SATOSH 29 November 1994 (1994-11-29) figure 6 column 5, line 49 - line 65 	HI ET AL)	1,2
Furt	her documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are listed	I in annex.
	ategories of cited documents:	'T' later document published after the int	ernational filing date
consider con	ent defining the general state of the art which is not dered to be of particular relevance document but published on or after the International date ent which may throw doubts on priority claim(s) or is citled to establish the publication date of another or or other special reason (as specified) ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or means ent published prior to the international filing date but than the priority date claimed	or priority date and not in conflict with cited to understand the principle or the invention "X" document of particular relevance; the cannot be considered novel or cannot involve an inventive step when the district of the cannot be considered to involve an indocument of particular relevance; the cannot be considered to involve an indocument is combined with one or ments, such combination being obvious in the art. "&" document member of the same paten	claimed invention to be considered to cument is taken alone claimed invention nventive step when the tore other such docu- pus to a person skilled
1	actual completion of the international search	Date of mailing of the international se	earch report
2	29 October 2003	06/11/2003	
Name and	mailing address of the ISA European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2 NL – 2280 HV Hijswijk Tel. (+31–70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31–70) 340–3016	Authorized officer Luck, W	

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Allication No PCT/EP 03/08441

Patent document cited in search report		Publication date		Patent family member(s)	Publication date
JP 09127424	Α	16-05-1997	JP	3228098 B2	12-11-2001
US 2001012047	A1	09-08-2001	JP JP	11078115 A 11150305 A	23-03-1999 02-06-1999
US 5369661	A	29-11-1994	JP	4255280 A	10-09-1992

INTERNATIONALER CHERCHENBERICHT

International Aktenzeichen
PCT/EP 03/08441

		1	
A. KLASSIF IPK 7	G02B6/42		
		islation and dar IPK	
	ernationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klass ICHIERTE GEBIETE	linkation and det isk	
	er Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole	9)	
IPK 7	G02B		
Recherchleri	e aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, sow	reit diese unter die recherchierten Gebiete	e fallen
Während de	r Internationalen Recherche konsullierte elektronische Datenbank (Na	me der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
PAJ, E	PO-Internal		
C. ALS WE	SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe	der in Betracht kommenden Telle	Betr. Anspruch Nr.
Х	PATENT ABSTRACTS OF JAPAN		1,2
	vol. 1997, no. 09, 30. September 1997 (1997-09-30)		
	& JP 09 127424 A (YOKOGAWA ELECTR	IC CORP),	
	16. Mai 1997 (1997-05-16) Zusammenfassung 		
A	US 2001/012047 A1 (OSAWA YASUHIRO	ET AL)	1
	9. August 2001 (2001-08-09) Abbildung 3		
	Absatz '0051!		
x	US 5 369 661 A (YAMAGUCHI SATOSHI 29. November 1994 (1994-11-29)	ET AL)	1,2
	Abbildung 6		
	Spalte 5, Zeile 49 - Zeile 65		
	tere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu lehmen	X Siehe Anhang Patentfamille	
	e Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen entlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert,	*T* Spätere Veröffentlichung, die nach de oder dem Prioritätsdatum veröffentlich	m internationalen Anmeldedatum htt worden ist und mit der
aberr	nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen	Anmeldung nicht kollidiert, sondern r Erfindung zugrundellegenden Prinzip Theorie angegeben ist	iur zum verstandnis des der
Anme	Idedatum veröffentlicht worden ist	"X" Veröffentlichung von besonderer Bed kann allein aufgrund dieser Veröffent	ilichung nicht als neu oder auf
scheit	nen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden	erfinderischer Täligkeit beruhend bet "Y" Veröffentlichung von besonderer Bed	rachiet werden eutung; die beanspruchte Erfindung
ausge		kann nicht als auf erfinderischer Tätig werden, wenn die Veröffentlichung in	rit einer oder mehreren anderen
eine E	entlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, Benutzung, eine Aussiellung oder andere Maßnahmen bezieht entlichung, die vor dem internationalen Anmeldedaturn, aber nach	Veröffentlichungen dieser Kategorie diese Verbindung für einen Fachmar	nn nanellegend ist
dem t	peanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist Abschlusses der internationalen Recherche	*&* Veröffentlichung, die Mitglied derselbe Absendedatum des internationalen F	
Datum des	Processing on International Properties		
2	29. Oktober 2003	06/11/2003	
Name und	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bedlensteter	
	NL - 2280 HV Rijswijk Tel (+31~70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,	Luck, W	
	Fax: (+31-70) 340-3016	, "	

INTERNATIONALER REMERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

International Renzeichen
PCT/EP 03/08441

lm Recherchenbericht angeführtes Patentdokumen	t	Datum der Veröffentlichung		Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
JP 09127424	Α	16-05-1997	JP	3228098 B2	12-11-2001
US 2001012047	A1	09-08-2001	JP JP	11078115 A 11150305 A	23-03-1999 02-06-1999
US 5369661	Α	29-11-1994	JP	4255280 A	10-09-1992